@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-113925

®Int. Cl. 5 67/00 7/20 識別配号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)4月26日

B 29 C G 03 F G 06 F C 08 F

X MDH

6845-4 F 6906-2 H 8125-5 B 8215-4 J

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全10頁)

60発明の名称 立体像形成方法

> ②特 願 昭63-267945

願 昭63(1988)10月24日 223出

⑫発 本 伊 @発 明 東 眞 伸 和峰 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内

東京都品川区北品川6丁目7番35号

ソニー株式会社 勿出 顋 人

個代 理 人 弁理士 小松 祐治

细杏

1. 発明の名称

立体像形成方法

2. 特許請求の範囲

光スポットで溶融光硬化樹脂の表面を第1の方 向に走査して所定の厚さの硬化層を形成し、

その後、該第1の硬化層の上に所定の厚さの溶 **融光硬化樹脂層を位置させて光スポットで該溶融** 光硬化樹脂層を前記第1の走査方向と交差する第 2 の方向に走査して上記第1 の硬化層の上に第 2の硬化層を積層させるようにして立体像を形成

ことを特徴とする立体像形成方法

3. 発明の詳細な説明

本発明立体像形成方法を以下の項目に従って説 明する。

A. 産菜上の利用分野

- B. 発明の世夢
- C、 従来技術 [第5図、第6図]
 - a. 一般的背景
 - b. 露光による立体像形成方法 [第5図、第 6 (27)
- D. 発明が解決しようとする課題 [第6図、第 7 ②]
- E. 課題を解決するための手段
- F. 夷旅例 [第1 図乃至第4図]
 - a. 立体像形成装置 [第1 図乃至第3 図]
 - a-1.作業部[第1回、第2回]
 - a 2. ビーム走査郎 [第1図乃至第3 E7 1
 - a-3、制御郎 [第1図乃至第3図]
 - b. 立体像形成方法
- G. 発明の効果

(A,産業上の利用分野)

本発明は新規な立体像形成方法に関する。詳し くは、光硬化性溶殻樹脂を所定の露光ビームの ビームスポットで露光走査することにより任意には 像形成方法、特に、上記ビームスポットをラスシー 走査せ しめることにより所定の外形を有すな 硬化層を形成し、かつ、このような 優を形成し、かつ、このな 像を形成して行くことによって 立体 像を形成方法に関するものであり、 ビール成さ ない トの走査方向を工夫することにより、 形成さく かっことができると共に表面が滑らかな 立体像 を できるようにした 新現な 立体 像を 役供しようとするものである。

(B . 発明の概要)

本発明立体像形成方法は、光硬化性溶験樹脂を所定の露光ビームのビームスポットで露光走査することにより任意に設計されたものに基づいて立体像を形成する立体像形成方法、特に、上記ビームスポットをラスタ走査せしめることにより所定の外形を有するシート状の硬化層を形成し、か

いった様に、実に多くの工程が必要であり、また、一般に、物品の最終的な形状が決定するまでには、試作と設計変更が何度となく繰り返して行なわれ、設計変更が為される度に抜形用金型にも手が加えられあるいは最初から製作し直されることになる。

このため、仓成例脂製の物品は製造原価が非常 に高くつくため大量生産する場合でなければ経済 的に見合わなく、また、最終的な生産にこぎつけ る迄に多くの手間と長い時間がかかるという難点 がある。

(b. 露光による立体像形成方法) [第5図、第6図]

このような合成樹脂製物品の成形用金型による 形成に対し、近時、光硬化性溶酸樹脂を所定の露 光ピームで露光することにより所望の形状の物品 を形成する方法が提案されており、例えば、特閒 昭 6 2 - 3 5 9 6 6 号公報にそのような形成方法 が記載されている。 つ、このような硬化層を関次積層して行くことによって立体像を形成する立体像形成方法であった、ビームスポットのラスタ走査のライン方向を1乃至複数の硬化層の形成が終了する度に異ならせることにより、光硬化性溶融制脂が硬化するときの収縮作用による反りの方向を一定で無くしたものである。とができるようにしたものである。

(C. 従来技術) [第5図、第6図]

(a. 一般的背景)

今日、様々な物品が合成樹脂により形成されて おり、その形成は、通常、金型成形により行なわれる。

ところで、物品を合成樹脂により形成するには、先ず、当該物品の設計を行ない、次いで成形用金型を設計し、該設計に従って、成形用金型を 製作し、製作された金型を用いて成形を行なうと

第5回及び第6回は上記した形成方法を実施するための立体像形成装置の一例 a を示すものである。

同図において、bは所定の露光ビーム、例え ば、紫外光を照射することによって硬化する光硬 化性溶脱樹脂でが貯留された樹脂貯留槽、dは水 平な板状を為すステージeを有し図示しない移動 手段によって上下方向へ移動されるエレベータ、 1 は樹脂貯留借りの上方に配置され露光ビーム g を光硬化性溶融樹脂 c の液面 h に対して集光照 射するピームスキャナー、iは該ビームスキャ ナーf及びエレベータdの動作を制御する造形コ ントローラであり、該造形コントローラiには、 任意に設計された立体像イメージ、例えば、第 6 図に示す立体像イメージ」の三次元方向で分解 された形状データ、即ち、当該立体像イメージ jを一の方向で多数の平面に分解した分解ビッチ データ(以下、このデータを「階層ピッチデー タ」と言い、上記分解の方向を「て方向」と言 う。)と上記多数の平面(以下、「分解平面」と

言う。)のそれぞれを互いに直交する 2 つの方向で分解したデータ(以下、このデータを「平面データ」と言い、上記 2 つの分解方向の一方を「X方向」、他方を「Y方向」と言う。)とが入力され、エレベータ d の下方への移動は前記階ピッチデータに応じたビッチで行なわれ、また、ビームスキャナー f は前記 X 方向のラインデータに応じたライン走査を Y 方向に該方向のデータに応じてライン位置を変えながら行なうようにラスタ走査が制御される。

そして、立体像の形成が開始されるとき、エレベータ d は、同図に実線で示すように、そのステージeの上面が光硬化性溶離樹脂 c の液面 h より 1 階層ビッチ分下方の位置(以下、「初期位置」と言う。)に来ており、この状態からビームスキャナー f における露光ビーム g の走壺が 1 つの外解平面について行なわれ、これにより、ステージeの上面にある光硬化性溶融樹脂 c が当該平面 データに応じた外形状を有するシート

メージ」に基づいて立体像 2 をこれまた即座に試作することができ、従って、設計から量産段階までの開発作業を迅速かつ低コストに行なうことができる。

(D. 発明が解決しようとする課題) [第6 図、第7図]

即ち、光硬化性溶融樹脂 c は、一般に、露光硬化する際に収縮する性質を有しているため、既に形成液の硬化層 k の上面に次の硬化層 k を形成すると、該次の硬化層 k の収縮性によって前の硬化圏 k に反りが生することになり、この反りが重型されて、最終的に出来上がった立体像 g に歪みが生することになる。

光硬化性溶融樹脂cに対するラスタ走査はライ

状の硬化層k,が形成される。また、エレベータdはこのようにして1つの硬化層k,の形成が完了した後下方へステップ移動され、それにより、既に形成族の硬化層k,の上に光硬化性溶験樹脂とが1階層ピッチ分の厚さで流れ込むように位置され、この状態から次の平面データに応じて次の順位の硬化層k,の形成が行なわれ、このとき当該硬化層k,は前の硬化層k,と接着結合される。

しかして、既に形成済の硬化層 k の上面に新たな硬化層 k が順次積層されるように形成されて行き、積層された多数の硬化層 k i 、 k i 、・・・、 k a により、所望の立体像 2 が形成される

このような立体像形成方法によれば、成形用金型を用いなくても、任意に設計された立体像イメージ」に基づいて立体像 2 を形成することができるので、立体像 2 の試作を即座に行なうことができると共に、試作した立体像 2 の検討結果に応じて設計変更しかつその設計変更した立体像イ

ン状の露光を単位として行なわれるのであり、上記従来の立体像形成方法にあってはラスタ走査のライン状の露光を行なうための露光ピームのライン走査の方向が各層において常時一定であるため、設計された立体像イメージが、例えば、第7図に示す立体像イメージmのように、その一郎nが庇状に張り出した形状を有するものであると、この張り出した郎分nが同図に2点鎖線で示すように反ってしまうことになる。

また、ラスタ走査のライン方向が各層において 常時一定であるため、各ライン走査の始点又は終 点が集中して形成される側面、即ち、形成された 立体像2のライン方向に直交する側面だけが滑ら かさを欠如するという問題がある。

(E、課題を解決するための手段)

そこで、本発明立体像形成方法は、上記課題を解決するために、光スポットで溶融光硬化樹脂の表面を第1の方向に走査して所定の厚さの硬化層を形成し、その後、該第1の硬化層の上に所定の

厚さの溶融光硬化樹脂層を位置させて光スポットで装溶融光硬化樹脂層を前記第1の走査方向と交差する第2の方向に走査して上記第1の硬化層の上に第2の硬化層を積層させるようにして立体像を形成したものである。

従って、本発明立体像形成方法によれば、露光ビームのラスタ走査によりライン状に硬化化される光硬化性溶験樹脂の収縮の方向が1乃至複数の死化層の反りの方向のなり、これによって、形成される立体像がで生なり、これによって、形成されることができるでは精度の高い立体像を形成することができるようでは像の一の側面にのみ現われることができるが立体像の表面を滑らかにすることができる。

(F. 実施例) [第1図乃至第4図]

以下に、本発明立体像形成方法の詳細を説明する。

先ず、本発明立体像形成方法を実施するための

り、また、粘度はできるだけ低いことが望ましい。尚、このような特性を有する光硬化性溶験樹脂 4 としては、例えば、紫外光硬化型の変性アクリレートがある。

5はエレベータであり、その下端部に位置した水平な板状を為すステージ6を有すると共に上端部7にナット8が固定されており、該ナット8がステッピングモータ9により回転される送りねじ10と螺合され、該送りねじ10に沿って軸方向に移動され、それにより、エレベータ5が上下方向へ移動される。

尚、このようなエレベータ5は、そのステージ6が前記樹脂貯留植3に貯留されている光硬化性溶験樹脂4中に位置され、また、所定のビッチでステップ移動される。

(a-2. ビーム走査部) [第1図乃至第3 図]

11はビーム走査郎である。

立体像形成装置の一例を説明し、その後で、上記立体像形成装置を使用しての立体像形成方法を説明する。

(a. 立体像形成装置) [第1 図乃至第3 図]

1 は立体像形成装置であり、光硬化性溶験樹脂を貯留した樹脂貯留槽やエレベータ等を有する作業部と、露光ビームを光硬化性溶験樹脂の液面に対して走査させるビーム走査部と、これら作業部及びビーム走査部の動きを制御する制御部等から成る。

(a-1.作業郎) [第1図、第2図] 2は作業郎である。

3 は樹脂貯留槽であり、その内部に光硬化性溶 融樹脂 4 が貯留されている。

この光硬化性溶験樹脂4は所定の露光ビームを照射されることによって硬化する液状を為し、かつ、既に硬化された部分の表面上で硬化する際上記表面に固着する接着性を有することが必要であ

12、13は後述するレーザビーム発振器から発振された群光ビームを光硬化性溶離樹脂4の液面4aに対して第2図における左右方向(以下、「第2の方向を「第1の走査方向」と言う。)と該を方向(以下、「第2の走査方向」と言う。)へ走査させるためのビームスを方向」と言う。)へ走査させるためのビームスをサナーであり、軸回り方向へ高速で回動を14、14、に固定された揺動ミラー16、16、16、たを備えている。

もして、これら2つのビームスキャナー12、13の一方12(以下、「第1のビームスキャナー」と言う。)はその回動動14の軸方向が上記第2の走査方向と平行な方向に延びると共に提助ミラー16が前記エレベータ5のステージ6の略真上に位置され、また、他方のビームスキャナー」と言う。)はその回動動14′の軸方向が上下方の反射面16′aが第1のビームスキャナー12の揺

助ミラー16の反射面16aに側方から対向する ように配置されている。

17は所定の露光ビーム18、例えば、液投が360nm(ナノメートル)のアルゴンイオン・ウーザあるいは液投が325nmのヘリウムカドミラのヘリウムカドミラのヘリウムカドミラのヘリウムカドミラのヘリウムカルに配置された砂型でで、21はこれら2つの全反射ミラー19と2の対応に配置されたA/Oモジュレータ(音響光2のビームスキャナー13との間に配置されたファーカシングレンズ23を有するフォーカス制御器である。

しかして、レーザビーム発振器 1 7 から発振された露光ビーム 1 8 は、全反射ミラー 1 9 によって A / O モジュレータ 2 1 における光偏向状態によ

(a-3. 制御部) [第1図乃至第3図] 24は制御部である。

25 は前記送りねじ10と平行に配置されたエレベータ位置検出センサー、26 はエレベータ制御器であり、上記センサー25 により検出されたエレベータ5の位置を示す信号が入力され、該信号に従って、前記ステッピングモータ9の回転を制御し、これによって、エレベータ5の位置が制御される。

27は前記A/Oモジュレータ21のスイッチング動作を制即するA/Oモジュレータ制御器、28はガルバノコントローラであり、A/Oモジュレータ制御器27、ピームスキャナー12、13及びフォーカス制御器22の動作は上記ガルバノコントローラ28からの指令によって制御される。

29はこのような制御部24の回路である。

3 0 は図示しない立体像プログラミング装置、 例えば、所謂 C A D と接続されたメモリであり、

るスイッチング作用によってそこから先の光路へ の進行をON-OFF制御され、A/Oモジュ レータ 2 1 のスイッチングが 0 N であるときは全 反射ミラー20に入射しかつここでフォーカシン グレンズ23へ向けて反射せしめられ、この フォーカシングレンズ23を透過する際光束が絞 られ、2つの揺動ミラー16′、16により頭次 反射されて光硬化性溶融樹脂 4 に上方から照射さ れる。そして、このような露光ビーム18は フォーカシングレンズ23によって光束を絞られ ることにより光硬化性溶融樹脂4の液面4aに、 常時、所定の径のビームスポット188で集光照 射され、また、第1のピームスキャナー12の回 動軸14が回動してその揺動ミラー16が揺動さ れたときに光硬化性溶融樹脂 4 の液面 4 a を前記 第1の走査方向へ走査され、第2のピームスキャ ナー13の回動軸14′が回動してその揺動き ラー16′が揺動されたときに光硬化性溶融樹脂 4の液面4aを前記第2の走査方向へ走査され

立体像プログラミング装置により任意に設計された立体像の前記分解平面のX方向及びY方向で分解されたデータ信号が入力されて一時的に記憶される

31は上記メモリ30に接続された変調回路であり、メモリ30に一時記憶された分解平面の個々のデータ信号はこの変調回路31において、ラスタ、即ち、露光ビーム18の光硬化性溶験制版4の液面4aの走査領域に対する位置を示す座標信号に変換される。

3 2 はこれらメモリ 3 0 及び変調回路 3 1 を含むビームポジション制御回路である。

3 3 a 、 3 3 b は上記変調回路 3 1 に接続された D / A 変換回路、 3 4 a 、 3 4 b は上記 D / A 変換回路 3 3 a 、 3 3 b と各別に接続されかつ第1のビームスキャナー 1 2、第2のビームスキャナー 1 3 と各別に接続されたゲートであり、変調回路 3 1 で変換された座標信号のうち X 方向、即ち、第1 の走査方向における信号は D / A 変換回路 3 3 a においてアナログ信号に変

換された後ゲート 3 4 a を疑て第 1 のビームスキャナー 1 2 の駆動即 1 5 へ出力され、また、 Y 方向、 即ち、 第 2 の走査方向における座 標信号は D // A 変換回路 3 3 b においてアナログ信号に変換された後ゲート 3 4 b を経て第 2 のビームスキャナー 1 3 の駆動即 1 5 ~ へ出力されるようになっており、駆動即 1 5 、 1 5 ~ はそれぞれの信号の入力が 為されている間 揺動 ミラー 1 6 、 1 6 ~をそれぞれ 揺動することとなる。

35はライン走査方向切換回路、即ち、露光 ビーム18のビームスポット18aのラスタ走査 のライン方向を第1の走査方向と第2の走査方向 に 類次 切り換えるための回路であり、 ゲート 34a、34bはこのライン走査方向切換回路 35からの指令により開閉され、1つの分解平面 についてのラスタ走査が終了する度にライン走査 方向が第1の走査方向と第2の走査方向に切り 換えられる。即ち、ある分解平面についての露光 ビーム18の走査が第1の走査方向をライン走査 方向として行なわれたとき次の分解平面に

データのうち X 方向における 1 つのライン上又は Y 方向における 1 つのライン上の信号の有無に応じ制価信号を A / O モジュレータ 2 1 のトランス ジューサへ出力して、レーザビーム発振器 1 7 か ら発振された露光ビーム 1 8 の A / O モジュレー タ 2 1 か ら先の光路を O N - O F F する。

37はフォーカス制御回路であり、露光ビーム18が光硬化性溶融樹脂4の液面4aに対して、 常時、所定の径のスポットで集光するように フォーカシングレンズ23のフォーカシング方向 における位置を制御する。

38はモータ駆動回路であり、前記ステッピングモータ9はこのモータ駆動回路38からの指令によって駆動され、該駆動は物体の形成動作が開始される時はエレベータ5をそのステージ6が光硬化性溶験切断4の液面48より1階層ピッチ分に移動されるように制御され、また、上記形成動作が開始された後は1つの分解平面についての形成が終了する低にエレベータ5を1階層ピッチ分

の露光ビーム18の走査は第2の走査方向をライ ン走査方向として行なわれ、更にその次の分解平 面については第1の走査方向をライン走査方向と して行なわれる。従って、ライン走査方向を第 1 の走査方向とするときは、ゲート 3 4 b は第 1 の走査方向における1 つの走査ラインの走査が 終了する度に一瞬関放され、これによって、第 2のビームスキャナー13の揺動ミラー16′を 少し回動して露光ビーム18のライン走査のライ ン位置を第2の走査方向における隣りのライン上 に移動させる。また、ライン走査方向を第2の走 査方向とするときは、露光ビーム18のゲート 3 4 8 が 第 2 の 走査 方向 に おける 1 つ の 走査 ライ ンの走査が終了する壁に一瞬開放され、これに よって、第1のビームスキャナー12の揺動き ラー16を少し回動して露光ビーム18のライン 走査のライン位置を第1の走査方向における隣り のライン上に移動させる。

3 6 はビームポジション制御回路 3 2 と接続された A / O モジュレータ駆動回路であり、平面

下方へ移動せしめるように制御される。

(b . 立体像形成方法)

そこで、このような立体像形成装置 1 を使用しての立体像の形成は次のように行なわれる。

尚、設計された立体像イメージは第7図に示す 立体像イメージmと同じ形状を有するものとす る。

そこで、形成動作が開始すると、先ず、エレベータ 5 が初期位置へと移動され、エレベータ 5 のステージ 6 の上面には光硬化性溶融樹脂 4 が 1 階層ビッチ分の厚みで位置する。

そして、この状態から露光ピーム18の光硬化性溶融 樹脂液面48のステージ 6 に対応した領域に対するラスタ 走査が為される。このラスタ走査は当該立体像の各分解平面について行なわれ、その順序は多数の分解平面のかち 2 方向における 所職の 2 つの分解平面のいずれか一方のものから 関次行なわれる。また、1 つの分解平面についての走査は、ライン走査方向を第1の走査方向又は第

2の走査方向のいずれかとして行なわれ、第1の 走査方向をライン走査方向とするときは第1の ピームスキャナー12の揺動ミラー16を揺動さ せることによってライン走査を行ない、1つのラ イン走査が終了する度に第2のピームスキャナー 13の揺動ミラー16.を1ラインピッチに相当 する角度回動させてライン走査のライン位置を第 2の走査方向へ頗次移動させて行くことにより当 該1つの分解平面についてのラスタ走査を行な い、また、第2の走査方向をライン走査方向とす るときは第2のビームスキャナー13の揺動ミ ラー16~を揺動させることによってライン走査 を行ない、1つのライン走査が終了する度に第 1のビームスキャナー12の揺動ミラー16を 1 ラインピッチに相当する角度回動させてライン 走査のライン位置を第1の走査方向へ類次移動さ せて行くことにより当該1つの分解平面について の走査を行なう。

このようにして、1つの分解平面についての光 硬化性溶験樹脂4の液面4aに対する露光ビーム

39, が形成され、該硬化層39, はこれが硬化するとき、第1の硬化層39, の上面に接着される。

しかして、このような動作がくり返し行なわれることによって多数の硬化層39,、39,、・・・、39 n がステージ 6 上で積層され、それによって、立体像イメージ m の三次元形状と同じ三次元形状を有する立体像42が形成される。

そして、このように形成された立体像42はその硬化層39、39、・・・のライン走査方向が 関接する硬化層との間で互いに直交する方向に なっているので、硬化するときの収縮作用による 反りの方向が一定で無く、従って、例示した立体 像42のように一部その他の部分から張り出すよ うに位置した部分42aがあっても、この部分 42aに若しい反りが生ずることは無い。

また、ライン走査方向が硬化層 1 つおきに異なるので、このライン走査の始点及び終点が立体像の一の側面にのみ現われることがなく、従って、どの側面も滑らかな表面の立体後を得ることがで

18のラスタ走査が終了すると、上記液面4aのうち露光ピーム18がラスタ走査した領域が硬化し、それにより、第1番目に形成されるべき分解平面の形状と同じ形状を有する1つの硬化層39が形成される。尚、第4図においてこれら硬化層39、39、・・・に一部記載した破線40、40、・・・又は41、41、・・・はライン走査方向を示し、例えば、硬化層39」は第1の走査方向を露光ピーム18のライン走査方向として形成されている。

そして、1つの硬化層39が形成されるとエレベータ5が1階層ビッチ分下方へ移動される。これにより、既に形成された硬化層39,上に光硬化性容融樹脂4が1階層ビッチ分の厚みで流れ込む。

この状態から次の頃位、即ち、第2の分解平面についての露光ビーム18のラスタ走査が行なわれる。この場合、露光ビーム18のライン走査方向は第2の走査方向とされる。

これにより、第2の分解平面に相当する硬化層

きる.

(G. 発明の効果)

以上に記録したところから明らかなように、本 発明立体像形成方法は、光スポットで溶融光硬化 樹脂の表面を第1の方向に走査して所定の厚さの 硬化層を形成し、その後、該第1の硬化層の上に 所定の厚さの溶融光硬化樹脂層を位置させて光ス ポットで該溶融光硬化樹脂層を前記第1の走査方 向と交差する第2の方向に走査して上記第1の硬 化層の上に第2の硬化層を積層させるようにして 立体像を形成することを特徴とする。

従って、本発明立体像形成方法によれば、露光 ビームのラスタ走査によりライン状に硬化される 光硬化性溶験樹脂の収縮の方向が1乃至複数の硬 化層毎に異なるので、硬化層の反りの方向が不定 になり、これによって、形成される立体像に生ず る歪みを無くしあるいは小さく抑えることができる て寸法精度の高い立体像を形成することができる と共に、ライン走査の方向における始点又は終点 が立体像の一の側面にのみ現われることがなく当 該立体像の表面を滑らかにすることができる。

向、前記実施例においては、ビームスポットのライン走査の方向を1つの硬化層の形成が為される毎に切り換えるようにしたが、場合によっては、2以上のある程度の数の硬化層の形成が終了する毎にライン走査の方向を切り換えるようにしても良く、また、走査の方向の切換が常に一定の硬化層毎に為されることは必要無く、当該立体像の形状に応じて適宜設定すれば良い。

また、上記実施例において、第1のライン走在の方向と、第2のライン走在の方向とを直交するようにしたが、これに限らず、例えば、60 ずらしてライン走査して、形成された立体像にライン走査の方向を異にする3種類の硬化層があるようにしても良い。

そして、本発明立体像形成方法は、前記実施例に示した構造を有する立体像形成装置により実施される方法に特定されることは無く、実施例に示した立体像形成装置は、あくまでも、本発明立体

4・・・光硬化樹脂、

4 a・・・光硬化樹脂の表面、

18a・・・光スポット、

39・・・硬化層、 40・・・第1の方向、

41・・・第2の方向

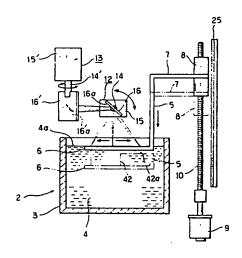
出 願 人 ソニー株式会社 代理人弁理士 小 松 祐 海

像形成方法を実施するための装服の一例を示した ものであり、光硬化性溶験樹脂の種類や露光ビームの種類あるいは立体像の形状等が実施例に示し たものに限られることは無い。

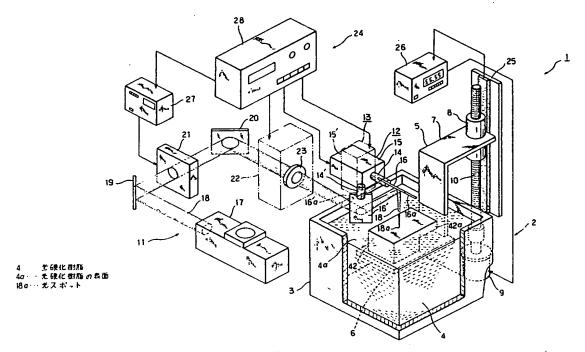
4. 図面の簡単な説明

符号の説明

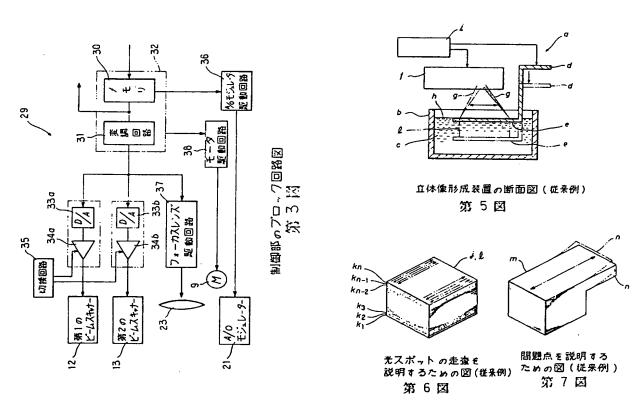
4 · 光硬化樹脂 4a · 光硬化樹脂の表面

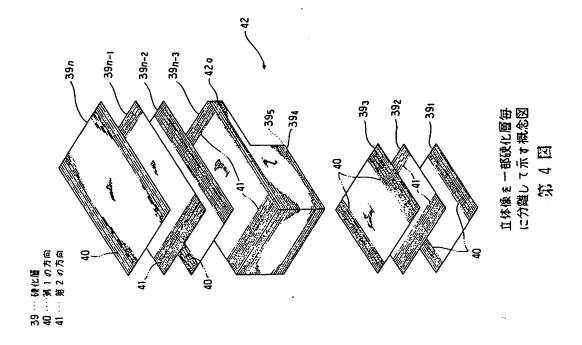


作業部の一部切欠 正面図 第 2 図



立体像形成装置の斜視図 第 1 図





This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.